IC TAG INLET FOR LABEL WORKING AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

Publication number: JP2002342728 (A)

Publication date: 2002-11-29

Inventor(s): NAKANO SHIGERU

Applicant(s): DAINIPPON PRINTING CO LTD

Classification:

- international: B42D15/10: G06K19/07: G06K19/077: B42D15/10: G06K19/077:

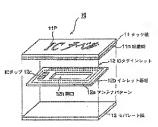
(IPC1-7): G06K19/07: B42D15/10: G06K19/077

- European:

Application number: JP20010145847 20010516 Priority number(s): JP20010145847 20010516

Abstract of JP 2002342728 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an IC tag inlet for label working in a simple layer constitution capable of reducing the cost of an IC tag label, and to provide a method for manufacturing the IC tag inlet, SOLUTION: In this IC tag inlet 10 for label working in which an IC tag inlet 12 is held with adhesive on the lower face of a tack sheet 11, and covered with a separate sheet 13 so that at least the adhesive face of the tack sheet can be covered, an inlet base material 12b of the IC tag inlet is provided with an opening 12h around the wiring part of an IC tag. At the time of adhering the IC tag inlet to an objective article by peeling and removing the separate sheet, at least a part of the adhesive of the tack sheet is adhered through the opening to the objective article.; This IC tag inlet for label working can be manufactured by forming an opening in the non-individual body of the IC tag inlet, and then segmenting and adhering the IC tag.



Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特提2002—3422

(43)公開日 平成14年11月29日(2002.11.29)

(51) Int.Cl. "	識別記号	F I			₹~7J~}*	(参考)
G06K 19/07		B42D 15/10	521		20005	
B42D 15/10	521	G06K 19/00		Н	5B035	
GO6K 19/077				K		

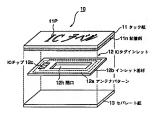
審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全6頁)

(21)出願番号	特顧2001-145847(P2001-145847)	(71)出願人 000002897
		大日本印刷株式会社
(22)出願日	平成13年5月16日(2001.5.16)	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
		(72)発明者 中野 茂
		東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
		大日本印刷株式会社内
		(74)代理人 100111659
		(,
		弁理士 金山 聡
		Fターム(参考) 20005 MA18 MA32 NA09 PA02 PA04
		PA18 PA21 RA09
		5B035 AA04 BA05 BB09 CA01 CA23
		1

(54) 【発明の名称】ラベル加工用 I C タグインレットと製造方法

(57)【要約】

【課題】 I C タグラベルのコスト低減が図れる簡易な 層構成のラベル加工用 I C タグインレットと製造方法を 提供する。



【請求項1】 タック紙の下面に I C タグインレットを 粘着剤により保持し、さらにタック紙の少なくとも粘着 剤面を覆うようにセパレート紙で被覆されているラベル 加工用ICタグインレットにおいて、ICタグインレッ トのインレット基材にICタグの配線部分を避けて開口 が設けられているため、セパレート紙を剥離除去してI Cタグインレットを対象物品に貼着した場合に、タック 紙の粘着剤の少なくとも一部が当該開口を通じて対象物 ンレット。

【請求項2】 ICタグインレットが帯状に連接した連 続体に形成されていることを特徴とする請求項 1 記載の ラベル加工用ICタグインレット。

【請求項3】 開口が、矩形状、円形状、楕円状、スリ ット状であることを特徴とする請求項1または請求項2 記載のラベル加工用ICタグインレット。

【請求項4】 単一のICタグに複数の開口が形成され ていることを特徴とする請求項1または請求項2記載の ラベル加工用ICタグインレット。

【請求項5】 ラベル加工用 I C タグインレット連続体 を製造する方法において、インレット基材上にICタグ が連続的に等間隔に形成されたICタグインレットを供 給しながら、各ICタグ内のICタグの配線を切断しな い箇所においてインレット基材に開口を穿設する工程 と、開口を穿設したICタグインレット基材を各個片の ICタグに切断する工程と、切断したICタグの各個片 を連続したタック紙の粘着剤面に供給して一定間隔を置 いて貼り付ける工程と、セパレート紙を供給してタック 紙の粘着剤面側に [C タゲインレットを挟み込んで一体 30 にする工程と、タック紙面側から抜き型によりタック紙 をラベル外形に打ち抜く工程と、を包含することを特徴 とするラベル加工用ICタグインレットの製造方法。 【請求項6】 開口がスリット状または長楕円状であっ て、その長辺が連続紙の流れ方向に平行するように、穿 設することを特徴とする請求項5記載のラベル加工用 I Cタグインレットの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、ラベル加工用 I 40 Cタグインレットとその製造方法に関する。詳しくは、 ラベル加工用のICタグインレットであって、従来構成 よりも簡易な層構成とすることにより材料を節減できる ICタグインレットとその製造方法に関する技術であ る。

[0002]

【従来技術】外部リーダライタと非接触で交信して物品 の管理や物流管理、情報表示に使用する非接触ICタグ (一般に、「非接触 I C」、「非接触 I C ラベル」、 「非接触データキャリア」等と表現されることもあ

る。)が広く使用されるようになってきている。物品に 非接触ICタグを貼着する場合は、非接触ICタグラベ ルを貼着するのであるが、これにはラベル加工用のIC タグインレットを使う方法が一般に行なわれる。ラベル 加工用のICタグインレットとして、従来のものは以下 の2形態のものが行なわれている。

【0003】第1の形態は、タック紙/ICタグインレ ット/両面テープ/セパレート紙の構成からなるもの で、図5に図示する断面形態となる。従来のラベル加工 品に接着することを特徴とするラベル加工用 I C タゲイ 10 用の I C タゲインレット 2 0 のタック紙 2 1 は、粘着剤 21 nをインレット側に塗工されている表面側の紙面で あり、表示用の印刷21pが施されている場合が多い。 中間層のICタグインレット22には、ICタグ用のア ンテナパターン22aが印刷またはエッチング等により 形成されており、ICチップ22cが装着されている。 これらが非接触通信と情報記録の機能を行なう部分であ り、アンテナパターン22aにより電波の送受信を行な う。ICタグインレット22の下面側には、両面テープ 23が貼着されていて、さらにセパレート紙24が最下 20 面に保持されている。 I C タグ用インレットをラベルに 使用する場合は、セパレート紙24を剥離除去して両面 テープ23によりICタグラベルを物品に貼着する。な お、本発明で下面というのは、ICタグラベル(ICタ グインレットとタック紙が一体になったラベル)が物品 に貼着される側の面側を意味することとする。

> 【0004】第2の形態は、図6に図示する断面形態の ものであるが、タック紙/ICタグインレット/ホット メルト塗工層/セパレート紙の層構成となっている。第 1の形態においての両面テープ23がホットメルト塗工 層25に置換された形態であり、断面構成は図5の第1 の形態と同様に4層の層様成からなっている。この場合 は、セパレート紙24を剥離除去してホットメルト徐工 層25によりICタグラベルを物品に貼着する

【0005】一方、タック紙/ICタグインレット/セ パレート紙の3層構成として、タック紙をICタグイン レットに比較してかなり大きなサイズとし、タック紙の 辺縁部の粘着剤により、ICタグを物品に貼着する実施 形態もあるが、この形態の場合には、インレットの下面 に粘着剤やホットメルト塗工層が無いので、インレット 直下部分が浮き上がったり、ラベル全体が剥がれ易い間 類が生じる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記のように、従来の ラベル加工用の I C タグインレットは、少なくとも 4 層 の層構成からなり、ICタグを使用しない通常のラベル が、タック紙/セパレート紙の2層構成からなるのに対 し、2層も構成層が多くなるため、コストも2倍程度と なり、ICタグラベルの普及を妨げていた。そこで、本 発明では、ラベル加工用ICタグインレットの構成をよ 50 り簡易なものとしてコストの低減を図るべく研究してな されたものである。

[0007]

【誤題を解決するための手段】上記誤題を解決するため の本発明の要旨の第1は、タック紙の下面にICタグイ ンレットを粘着剤により保持し、さらにタック紙の少な くとも粘着剤面を覆うようにセパレート紙で被覆されて いるラベル加工用ICタグインレットにおいて、ICタ グインレットのインレット基材に I C タグの配線部分を 避けて開口が設けられているため、セパレート紙を剥離 除去してICタグインレットを対象物品に貼着した場合 10 ることができ、またその部分の粘着剤が物品に接着する に、タック紙の粘着剤の少なくとも一部が当該開口を通 じて対象物品に接着することを特徴とするラベル加工用 ICタグインレット、にある。かかるラベル加工用IC タグインレットであるため、簡易な構成でありながらI Cタグラベルの本来の目的を達成できる。

【0008】上記課題を解決するための本発明の要旨の 第2は、ラベル加工用ICタグインレット連続体を製造 する方法において、インレット基材上にICタグが連続 的に籌閒隔に形成されたICタグインレットを供給しな においてインレット基材に開口を穿設する工程と、開口 を容滑したICタグインレット基材を各個片のICタグ に切断する工程と、切断したICタグの各個片を連続し たタック紙の粘着剤面に供給して一定間隔を置いて貼り 付ける工程と、セパレート紙を供給してタック紙の粘着 剤面側に I C タゲインレットを挟み込んで一体にする工 程と、タック紙面側から抜き型によりタック紙をラベル 外形に打ち抜く工程と、を包含することを特徴とするラ ベル加工用ICタグインレットの製造方法、にある。か かるラベル加工用ICタグインレットの製造方法である ため、効率良く製造することができる。

[00009]

【発明の実施の形態】以下、本発明のラベル加工用 I C タグインレットとその製造方法について、図面を参照し て順次説明する。図1は、本発明のラベル加工用ICタ グインレットの分解解視図である。通常、ラベル加工用 ICタグインレット10は単位のICタグインレットが 帯状に連接した連続体に形成されるが、図1の場合、イ ンレットにおける1単位のICタグインレットを取り出 して示している。図1中、12はICタグインレットで 40 あり、インレット基材12bの表面側には、アンテナバ ターン 12 aが形成され、アンテナパターンの両端には ICチップ12cが装着されて非接触 ICタグが形成さ れている。

【0010】インレット基材12bには、アンテナパタ ーンやICチップ部分を避けて開口12hが穿設されて いて、この開口を通じて、上面のタック紙の粘着剤11 nが、ICタグインレットの下面のセパレート紙13を 保持するようにされている。開口12hは、図1のよう にアンテナパターン12aの中心部であることに限定さ 50 チングやレジスト印刷後のエッチングによりアンテナパ

れず適宜に形成できるが、これについては後述する。I C タグインレット 1 2 の上面のタック紙 1 1 は、 I C タ グインレットと一体になって物品に貼着される部分であ り、その表面側には物品の内容等を表示する印刷 1 1 p がされるのが通例である。タック紙11としては、ラベ ル用紙やコート紙、あるいはプラスチック材料等を使用 できる。

【0011】ICタグインレット12の面積が小さけれ ば、その縁辺部においてもセパレート紙13に直接接す ことによりICタグインレット12を物品に固定できる ことから、個々のタック紙の大きさは、ICタグインレ ット12の個片のサイズよりは幅広で、長さも長い方が 好ましい。ICタグインレット12の下面には、セパレ ート紙13があって粘着剤11nが不用意に他の物にく っつくのを防止している。セパレート紙13の粘着剤1 1 n 面側は周知のようにシリコン等による離型処理がさ れていて、粘着剤から容易に剥離できるようにされてい る。ラベル加工用ICタゲインレット12をICタグラ がら、各ICタグ内のICタグの配線を切断しない箇所 20 ベルとして対象物品に貼着する場合は、セパレート紙1 3を剥離除去して、タック紙11とICタグインレット 12の一体物を物品に貼着することになる。大量に連続 的に貼着する際は、ラベル加工用 I C タグインレットの 帯状連続体をラベラー等に装填して使用することにな

> 【0012】図1の分解糾視図から明らかなように、I Cタグインレット12に開口12hがあるため、当該開 口を通じてタック紙11の粘着剤11nが対象物品に接 着するので、ICタグインレット12が物品から浮き上 がったり剥がれたりすることがない。これにより、IC 30 タグインレットの下面に両面テープやホットメルト途T 層を設ける必要がなくなる。

【0013】次に、非接触ICタグの一般的な形態につ いて説明する。図2は、非接触ICタグの例を示す図で ある。非接触 I C タグ1は、プラスチック等の基材 (イ ンレット基材) 1 b にコイル状アンテナパターン2 を形 成し、当該コイルと容量素子とによりLC共振回路を形 成して一定周波数の電波を受信するとともに非接触IC タグの情報を発信源に送信して返すことができる。交信 周波数としては、一般的には125kHz、13,56 MHz、2、45GHz、5、8GHz (マイクロ波) の間波数帯から選択して使用される。図示例の場合、ア ンテナパターン2は導通部材4により基材1bの裏面で ジャンピング回路を形成して接続端子2 c により I C チ ップ3の裏面パンプに接続しているが、その他、各種の 配線構造のものがある。また、容量素子はICチップに 内蔵されるか、回路自体の浮遊容量を使用している。

【0014】 このような非接触 I C タグはプラスチック 基材にラミネートしたアルミ箔等の金属箔をフォトエッ 5

ターン2を形成するか、プリント配線技術により形成 し、ICチップ3を装着する。その大きさも30mm × 30mm程度以下のサイズとすることができる。非接触 ICタグ1のアンテナパターン2の形状は、図2に示す 例に関られなが、図2のようをICタグの周期を周回 するようにパターンを形成した場合には、中央部に大き なスペースができるので、この部分に開ロ1トを形成す ることができる

【0015】 非接触 I C タグに使用するインレット基材 としては、P E T やポリプロピレン、ポリエチレン、ポ 10 リスチレン、オーロン等の各個教料を使用することができ、場合によっては低であってもよい。 厚みは 15~3 00μmが使用できるが、強度、加工作業性、コスト等の点から20~100μmがより好ましい。ラミネートする金属箔としては網箔やアルミ箔あるいは鉄箔を使用できるが、コスト、加工性からアルミ箔が変ましく、その厚みは6~50μm 程度が対象しい。

【0016】図3は、非接触ICタグに設ける開口の他 の例を示す図である。図3(A)のように、円形の複数 の開口を散点状に設けてもよく、開口は矩形状、楕円状 20 であってもよい。また、(B)のように複数の長いスリ ット状の閉口 1 h であってもよく、長楕円状の閉口であ ってもよい。一般に、ラベル加工適性上からは、ICタ グの中央部に大きな開口が存在すると製造ラインの中で 引っかかったり変形を生じる問題がある。そこで、図3 (A) のように小さい孔を散点状に多数開けて同様の効 果を発揮させることもできる。ICタグは帯状のインレ ット基材上に連接して形成された状態で製造ラインに供 給され、最初の工程で打ち抜かれて開口が形成される。 従って、開口の形状は、図3 (B) の矢印Aのようにラ 30 インが流れる場合に、基材の流れ方向に平行した長辺を 有するように打ち抜くのが、製造工程においてガイドロ ーラ等への引っ掛かりを防止して好ましいことが認めら れている。

【0017】次に、ラベル加工用ICタダインレットの 製造方法について説明する。図4は、ラベル加工用IC タグインレットの製造工程を役割する図である。ICタ グインレット12が連接して形成されたウェブを給紙装 匿112から低給し、まず最初にICタグに開口1hを 形成する。これには、打ち抜き機101を関外的に上下 動作させて打ち抜くことにより行なう。間口を設けたI Cタグインレット12は、シーター断裁機102等によ り一定間隔に切断して個片化される。

着機 103が1枚ずつくわえて、給紙装置 111から供 間路 恰されるタック紙 11の粘着剤師への貼着を行なう。 この紙 側片化した 16ダケを増するタイミングを開覧 1 することにより、各10夕間の側縁を御修できる。また、各10タゲインレットに開口が設けられていること により、タック紙 ブイロタゲインレット間の空気の噛み 50 3

込みを防ぐことができ工程管理も容易となる。個片化した「Cタグインレット」2分階2前別11 m面に一定間隔で貼着された場性で、タック紙12と総括装置113から均能されるセパレート版13とが、一対のプレスロール104間で軽く圧着されて1Cタグインレットの連続体の状態になる。この段階では、タック紙11は連続した状態であって個々のラベル形状には打ち抜かれていない。

【0019】 無後に打ち抜き機105で、タック紙11 をラベル外形形状に打ち抜き機105で、タック紙11 をラベル外形形状は個所化した10タゲインレット12の外形よりは長さ、幅共に大きな形状に打ち抜かないように調整する。ラベル外形形状を打ち抜いなシッとが110かす取り部分(縁辺部の残部分)を巻き上げ装置106に巻き上げる。 頻終製品であるラベル加工用10タゲインレット10は巻き上げ装置107に巻き上げられて製品となる。

[0020] このようにして完成したラベル加工用 I C タグインレット 1 0 は、ラベラーに接現して単位の I C ダグラベルと助断されて対象地品に貼着されるが、ラベル単位に切断して人為的に貼着することもできる。対象物品に貼着の際、あるいは貼載の後に、I C ダグの I C メモリーに対してリーダライクによる情報記録が行なわれる。

[0021]

【発明の効果】上述のように、本発明のラベル加工用 I Cタグインレットは、従来構成 DI Cタグインレットに 校べて、両面テープやホットメト 陸工庫を脅した3 層構成とすることができるので、材料費の節減が図れ る。本発明のラベル加工用 I Cタグインレットの製造方 法によれば、簡易な構成の I Cタグインレットを効率良 く製造でき、工程管理も容易となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のラベル加工用 I C タグインレットの 分解斜視図である。

【図2】 非接触1Cタグの例を示す図である。

【図3】 非接触ICタグに設ける開口の例を示す図である。

形成する。これには、打ち抜き機101を間欠的に上下 40 【図4】 ラベル加工用ICタグインレットの製造工程 動作させて打ち抜くことにより行なう。開口を設けた1 を説明する図である。

【図5】 従来のラベル加工用 I C タグインレットの断面図である。

【図6】 従来のラベル加工用ICタグインレットの断面図である。

【符号の説明】

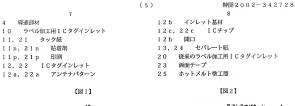
非接触1 C タゲ

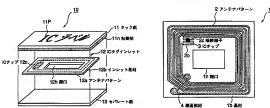
1 h 開口

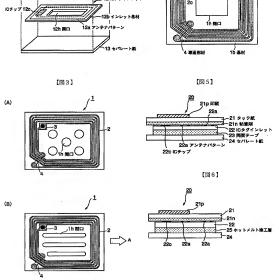
2 アンテナパターン

3 1 C チップ









[図4]

